### 一、配置清单

序号	产品名称	数量
1	图像采集器	1套
2	立体光学显微镜	1台
3	双腔 ND: YAG 激光器	1台
4	激光导光臂	1套
5	可编程同步控制器	1台
6	显微标定板	1块
7	高性能系统工作站	1台
8	荧光示踪粒子	≥2 瓶
9	图像处理软件	1套
10	镜头	2 个

# 二、技术参数

### 1. 图像采集器

- (1) 相机分辨率: ≥2048×2040
- ▲ (2) 满像素下双帧双曝光帧频≥75Hz/s@12bit
- (3) 最大采集频率≥800Hz@8bit
- (4) 像素物理尺寸≥2.7x2.7μm
- (5) 最小跨帧时间间隔≤500ns
- (6) 最大动态显示范围 8、10、12bit 可选
- (7) 电子噪声≤2 个电子伏特
- (8) 定焦镜头: 50mm/f1.4、100mm/f2.8各一个
- (9) 窄带滤波片: 透过波长约 532nm, 带宽≤10nm
- (10) 荧光滤波片: 透过波长 545nm-800nm。

## 2. 立体光学显微镜

- (1) 配置 2 个目镜和 2 个光学通道,目镜放大倍数 10 倍,观测视场 23mm,光学通道透过 波长 532nm,光学通道和目镜可以随意切换使用
- (2) 物镜: 0.3x、1.0x、2.3x
- (3) 显微镜和相机安装固定装置一套;
- (4) 信号过滤装置和 532nm 滤片组件一套,可以集成到显微镜内部使用;
- ▲ (5) 光纤耦合装置,内径 4mm,外径 11mm,最大承受激光脉冲能量 100mJ,用于激光器输出端以及显微镜输入端和光纤的耦合链接
  - (6) 激光传输光纤,长度≥2m,用于耦合的激光光速传输到显微镜的照明端口。

### 3. 双腔 ND: YAG 激光器

- (1) 脉冲能量≥2×145mJ
- (2) 输出波长: 532nm;
- (3) 重复频率 0-15Hz 连续可调;
- (4) 脉宽≤10ns
- ▲ (5) 光束发散度≤3.5mrad
- (6) 光東指向性≤100 µ rad

## 4. 激光导光臂

- (1) 可用于 532nm、527nm、266nm 波长的激光传输,≥七节构成,长度约 1.8m,输出孔径 15mm,激光透过率≥93%。
- (2) 片光源整形系统,1套,包含片光源器件和两个不同角度的光学透镜10°和20°,聚 焦范围可调:0.3-2.0米,聚焦范围内最小片光厚度0.2mm

# 5. 可编程同步控制器

- (1) 支持内触发、外触发(TTL)模式;
- (2) 同步输出通道≥24路,
- ▲ (3) 同步输出精度≤50ps:
- (4) 计算机内置插卡式,无需外部独立机箱

# 6. 显微标定板

尺寸约 50×38mm。

# 7. 系统工作站

处理器≥十核,内存≥32GB,固态硬盘≥4TB,独立显卡内存≥2GB,DVD光驱,鼠标键盘等。

## 8. 荧光示踪粒子

(1) 粒子直径 10 µm, 10ml 封装。

# 9. 图像处理软件

- (1) 软件包括图像处理平台、2D2Cpiv 模块, 具备二次开发功能;
- (2) 支持在 64 位 windows 平台运行,可对系统的相机、激光器等硬件进行管理和控制,并显示硬件连接示意图。
- (3) 测试结果以 3D 方式显示;
- (4) 提供宏命令编程语言,可以编制个性化的数据处理子例程;
- (5) 图像前处理功能,可对图像进行线性及非线性畸变校正;

- (6)含图像处理库。可对图象进行拼接、低/高通滤波、锐化、腐蚀等图形处理能力以及图像之间的加、减、乘、除、sin、log、乘方等运算以及与、或、大于、小于等判定,支持POD本征正交分解、图像导入导出。可处理的图像格式至少包括BMP、JPG、TIF、Tecplot DAT、TXT、PS等;
- (7) 软件自动生成技术支持维护所需系统状态报告文件;
- (8) 软件具有指导性提示功能,具备图像畸变矫正、标定、多相机定位和自标定等。
- (9) 具有粒子浓度和大小、跨帧时间估算,灰度范围和对焦清晰度实时显示等功能
- (10) 实时显示采样的图像,在线显示方向矢量场,实时显示、查问域及其相关峰值;
- ▲ (11) 具有自适应 PIV 分析功能:根据流场信号和速度梯度性质自动划分分析域,采用椭圆分析域,实现非定常流场分析:
- (12) 支持同时自动批处理多参数运算(包含 2D2Cpiv),并可以导出导入处理结果(提供软件演示证明);
- (13) 具有高分辨率 PIV 分析、二阶相关计算(有 FFT 相关算法)、可变形分析域技术;
- (14) 具有自校正功能,系统能自动测量出片光源与标定板之间的偏离并能进行自动修正。
- (15) 计算精度要求:数据收敛性≥90%,信噪比≥45dB,均方根偏差≤0.05 个像素点(提供证明材料):
- ▲ (16) 具有 PIV 不确定性分析功能;不确定度结果同时给出误差条曲线以及误差图像,利用不确定度结果进行 PIV 结果降噪处理;
- (17) 包含自适应掩模定义功能,可以进行批处理;
- (18) 具有 Matlab、Labview 的动态链接库标准接口;
- (19) 具有时间超级采样算法,超级采样频率≥5倍;
- ▲ (20) 可升级 Tomopiv 算法、自动化体积重构算法(MTE)、多重迭代相关处理、可变形 问询域、体积自标定算法,包含标定的有效判定和修正、先进的体积掩膜定义运算;
- (21) 可以实现2D流场测量,测量尺寸覆盖50  $\mu$  m-500mm,支持平面3D、体3D流场测量的升级扩展。

#### 10. 高精度激光雷达扫描模块

- (1) 激光等级:≥一级安全激光;整机防水防尘等级:>IP54,激光防护等级 IP67.
- (2) 最大测距:120-200m。
- (3) 水平扫描角度≥280°。
- (4)垂直扫描角度≥360°。

- (5) 点频率:232 万点/秒。
- (6) 相对精度:≤3cm。
- (7) 绝对精度:≤5cm。